(19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭56—164301

f)Int. Cl.³G 02 B 1/10

識別記号

庁内整理番号 6952—2H **砂公開 昭和56年(1981)12月17日**

発明の数 2 審査請求 有

(全 5 頁)

分光学部材表面の反射特性を変更する方法、および光学部材

願 昭56-56390

②出 願 昭56(1981) 4 月16日

優先権主張 ②1980年4月16日③西ドイツ (DE)③P3014597.2

の発 明 者 ヘルマン・エル・ドプラー

ドイツ連邦共和国アーレン・ツ エツペリンシユトラーセ25

の出 願 人 カール・ツアイス - スチフツン

ドイツ連邦共和国ハイデンハイ ム・アン・デル・プレンツ(番 地なし)

砂復代理人 弁理士 矢野敏雄

明 細 4

1 発明の名称

②特

光学部材表面の反射等性を変更する方法、お よび光学部材

- 2 特許請求の範囲
 - 1. a) 化学的に安定な物質より成るペース(1)に少くとも常用の精密研磨工程の省略下に、差当り、二酸化珪素を含有する液体階(2)を厚さの1 μm ~ 5 μm に被覆し
 - b) この液体用(2)を硬化させ、かつc) 引続き、反射特性を変更する層(3)を公知の方法で施とすことを特徴とする光学部材表面の反射特性を変更する方法。
 - 2. 反射特性変更層(3)を施こす前。その間またはその後に、二酸化珪素含有層(2)を加熱することを特徴とする。特許請求の範囲第1項記載の光学部材表面の反射特性を変更する方法。
 - 3. これらの階を、非球形の表面を有するペー

スに施とすことを特徴とする。特許請求の範囲第 2 項記載の光学部材表面の反射特性を変更する方法。

- 4. 反射特性変更層(3)を蒸着することを特徴とする。特許開求の範囲第1~第3項のいずれかに記載の光学部材表面の反射特性を変更する方法。
- 5. 屈折率の異なる物質(3a,3b,3c) より成る反射防止性の多重層(3)を蒸着することを特徴とする。特許請求の範囲第4項 記数の光学部材表面の反射特性を変更する方法。
- 8. はじめに登暦(2)に施こすべき。反射
 防止暦(3)の部分暦(3a)が。タンタル
 ・セリウム。プラセオジム。チタニウム。ジ
 ルコニウムまたは珪素の酸化物を含有することを特徴とする。特許請求の範囲第5項記載
 の光学部材表面の反射特性を変更する方法。
- 7. 硬化せる液体層(2)が設けられた光学部材を、反射防止層(3)を施こす前に超音波

特開昭56-164301(2)

谷中で洗浄することを特徴とする。特許請求 の範囲第1~第6項のいずれかに記載の光学 部材表面の反射特性を変更する方法。

- 8. 液体層(2)を、大きい風折率を有する ガラスより成るペース(1) に厚さ 0.1 μm ~
 0.5 μm に施とすことを特徴とする。特許請求の範囲第1~第7項のいずれかに配載の光学部材表面の反射特性を変更する方法。
- 9. 液体層(2)を温度200℃~450℃でででは、できまることを特徴とする。特許請求の範囲第2~第8項記載の光学部材表面の反射特性を変更する方法。
- 10. 液体層 (2) を、 プラスチックより成るペース (1) に厚さ 1 μm ~ 5 μm に施こすことを特徴とする。 特許請求の範囲第 1 ~第 7 項のいずれかに配数の光学部材表面の反射特性を変更する方法。
- 11. 液体層の硬化が、光学部材に照射される電磁放射線の使用下に行なわれることを特徴とする、特許請求の範囲第1~第10項のいず
- 14. ペースが非球面形の表面を有することを特徴とする。特許請求の範囲第12項記載の光学部材。
- 3 発明の詳細な説明

本発明は・レンメ・ナリメム・フィルタ等のような光学部材の表面を・これを反射性または反射防止性の層で被覆することにより反射特性を変更する方法に関する。

 れかに記載の光学部材表面の反射特性を変更 する方法。

- 12 a) 化学のでは、 1 の で 2 の で 2 の で 2 の で 2 の で 2 の で 3 の で 2 の で 2 の で 2 の で 3 の で 2 の で 3 の で 3 の で 3 の で 3 の で 4 の で 4 の で 5 の で 4 の で 5 の
- 13. ベースが眼鏡レンメの形を有することを特徴とする。特許錦求の範囲第12項配数の光学部材。

跟鏡レンメに特殊な研磨工程を施とす。 付加的な機械的研磨工程が、 とのようなレンスの相対的に大きい製造費用に少なからざる費用分を持込む。

西ドイツ国実用新案明細書第6753055号からは、不安定なガラスより成る光学税は、正安定なが中へで記しかつ引流を登録した。 大体において二酸を建立した はり成る 保護を育する ガラス上の最上層 といい 風が率を有するが ラス上の最上層 といい 風が できる。

本発明の課題は、わずかな機械作業でできるだけ平滑かつ欠陥不含の袋面を得ることができる、光学部材の反射特性を変えるコーチング法を得ることである。

この課題は、特許請求の範囲第 1 項の特徴部によれば、

a) 化学的に安定な物質より成るペースに少く とも常用の仕上げ研暦工程の省略下に。 差当り。

特際的56-164301(3)

二酸化珪素を含有する液体層を厚さ0.1 μm ~ 5 μm に被覆し。

- b) この層を硬化させ。かつ
- c) 引統を、反射特性を変更する層を公知の方法で施とすととにより解決される。

かな屈折率を有するガラスに施こされると。同じくわずかな屈折率の二酸化珪素層の光学的効果がその厚さと殆んど無関係に極めてわずかであり、従つて、ペースガラスに対し最適な常用の反射防止艦、最も有利に良反射防止性の多な 瘤が操作パラメータの維持下に液体層の硬化を に公知の方法で蒸着されることができる。

高反射性のガラス部材を反射防止する場合。 二酸化珪素層自体を反射防止性に作用させることができる。さらに有利にこの層は、厚さ 0.1 μm ~ 0.5 μm に全層の所望反射防止効果の配慮下に施こされる。その場合正確な価は、引続き蒸粉すべき層の厚さとの関連において得られなければならない。

市販及賃谷のメーカーを規規制成。温度200℃~450℃で液体層を硬化させる前配機処理が省かれることができる。それというのも反射防止層をガラスに蒸着する公知の方法が。いずれにせよべースの加熱を予定しているからである。蒸着を完結させた後の部材の後加熱でさ

というのもさもなければ均一な層厚をベース表面に得ることが困難になるからである。 しかしながらその波形が 4 の範囲内にある不均一な層が 当該部材の光学的特性に著るしく不利に作用する。

数方法は、例えば眼鏡レンスを反射防止化する場合に有利に使用されることができる。 わず

え液体の硬化が得られると判明した。なかんずく。この層に引続く。反射防止層の第1の部分層が、タンタル。セリワム、ランタン、プラセオンム、チタニウム、ジルコニウムまたは珪素の酸化物より成る場合は、蒸着前に硬化させずとも、鉄筆でさえ引振き傷ができない種がであり着性の被覆が得られる。

約400℃の温度に加熱することによる液体

特爾昭56-164301(4)

層(ポリシロキサン層)の硬化が、プラスチンクをコーチングする場合には除かれる。この場合有利でありかつ眼科学用途でさえさらに十分であると実証されたのが、低くかつペースに無害な温度で長時間にわたり、シロキサン層の重縮合が促進される電磁放射、有利に紫外線または赤外線を使用し硬化を実施することである。

しかしながら、本発明による方法は透明を部材の反射防止に制限されない。また高級を競性たけれる場合は、フィルタ階を施とする場合は、フィルタ階を施とする。該方法によれば、全での公知の光学的に有効かつそれとともに反射特性変更性のコーチングに表面組織の改善が得られかつ製造工程の効率が増大する。

以下に、本発明を図面実施例につき詳設する

屈折率 n d = 1.53を有するガラスから仕上 げ平削りせる眼鏡レンメを、租研磨を行をつた 後その半分まで二酸化珪素浸漬浴中へ浸渍した。

を使用した顕微鏡写真の略示図である。

眼鏡レンメの表面1の、浸液脂が設けられなかつた上方部分1 a 中に、研磨工具の加工痕跡が数 μm の太さの掻き傷として現われている。 浸漬せる下方部分1 b 中には、若干の点状汚染粒子を認めうるにすぎない。それに反し、強散 乱生の研壊痕跡が完全に除去されている。

明白に、第2 a 図に略示せるような研摩痕跡14が、ガラスペース 5 の表面 1 に施こされた。例 えば a d = 1.47でペースガラス(nd = 1.52)) と殆んど同じ屈折率を有する二酸化珪素層 2 により充填されている。従つて、この上に施こ された三層の反射防止層 3 は平滑面である。

これに対し第2 b 図に示すように。浸渍せざるペースには同じ厚さの反射防止層3 a . b および c がペース5の表面 l の凹部 4 に引続き沈磁する。 数乱中心として作用する研摩痕跡が見えるままであり。かつこれが反射防止せざるガラスと比べ全反射を低減させる目的でさえ現われてくる。

この浴は品番 Sr. 11675下にメルク社(Pa. Merok)から市販されている。この浸漬浴は同社の希釈剤を浸漬浴/希釈剤比=2/3で含有した。

引続きこのガラスを、引抜き速度1000/分で液体から引抜き、かつ垂直方向の層流の空気気流中で約1分にわたり乾燥した。この時ででにこの浸液層は、眼鏡レンメが超音波浴中で洗浄されうる程度に硬化した。

洗浄した後、このガラスを1時間90℃に加 熱した空気循環炉中へ入れ、かつ最後に真空蒸 着することにより従来の多重反射被優を設けた 。蒸着工程中で、眼鏡レンズが長時間約400 での温度に瞬された。

こうして得られた最終製品は、斜めの入射光ですでに裸眼でも視認可能に、受液層が設けられた眼鏡レンス部分の明白に改善された光散乱特性を有した。第1図は、レンスの浸漬せる部分および浸漬せざる部分間の分離線部分のレンス表面の、暗視野照明および総拡大倍率50倍

4 図面の簡単な説明

第1図は、眼鏡レンメ表面の本発明によりコーチングせる部分とコーチングせざる部分の顕微鏡写真の略示図、および第2a図および第2 b 図は、第1図のそれぞれ1 a および1 b 部分の構造を概念的に示す略示断面図である。

1 … レンメ 袋面、 2 … 二酸化珪素階、 3 … 反射防止層。 4 … 研摩痕跡、 5 … ベース、 1 4 … 研摩痕跡。

78 代 理 人 弁理士 矢 野 敏



Fig.1



